

## 第10回勉強会「新規多孔体による吸着の科学」

主催：触媒学会（規則性多孔体研究会）

日時：2012年1月11日（水）15時より

場所：東京大学生産技術研究所（駒場）

講師および講演タイトル（仮題）：

- （1）東京大学 内田さやか先生「分子の吸着・分離・反応場となるイオン結晶の創製」
- （2）東京農工大学 近藤 篤先生「柔軟な配位高分子結晶の吸着特性」

入場料：一般（触媒学会会員）3000円，学生無料，非会員7000円  
質疑応答2次会を構内で予定。実費。

参加申込は e-mail にて，ご所属，お名前，2次会参加不参加を併記の上，以下の連絡先をお願いいたします。

参加申込&問い合わせ先：小倉 賢（東大生研）

E-mail: [oguram@iis.u-tokyo.ac.jp](mailto:oguram@iis.u-tokyo.ac.jp)